

▲ KIT 金沢工業大学

トップページ ▶ 入試案内 ▶ 受験上の注意点

入試の概要 受験上の注意点

試験について

- 試験会場を下見する場合は、会場の位置等の確認だけにしてください。会場内には立ち入ることはできま せん。
- 入学試験当日は、試験開始時刻の30分前までに試験会場に到着し、受験票の受験番号を確認のうえ、指定 された座席に着席してください。試験開始時刻20分前から、試験の説明を行います。
- 受験票と写真票は必ず持参してください。なお、忘れたり紛失した場合は本学係員まで申し出てくださ
- 試験開始から30分以内に試験室へ入室できない場合は、以降の受験はできません。
- 試験当日は、時間に余裕を持って行動してください。なお、公共交通機関の事故・災害等により試験開始 時刻に到着できない場合は、直ちに本学入試センターに連絡し指示を受けてください。
- 筆記試験で使用できるものは、鉛筆(HB)またはシャープペンシル(HB)、プラスチック消しゴムおよ び時計です。ただし、時計に計算や翻訳、通信等の機能を持つものは使用できません。
- 携帯電話・スマートフォン等の通信機器は、試験室入室の際に電源を切り、カバン等にしまってくださ い。また、時計として使用することもできませんので、時計は別途準備をしてください。
- 試験当日の服装は自由ですが、英文字等が入っているものは着用を避けてください。
- 各試験会場とも上ばきは必要ありません。
- 試験時間中の途中退出は認めません。ただし、体調不良の場合は、監督者に申し出てください。

不正行為について

次の行為をすると不正行為とみなします。不正行為を行った場合、その場で受験を中止し試験室からの退出 を命じられ、その日の受験は、すべて無効となります。また、当該年度における本学のすべての入学試験が 無効となります。

- 受験者本人以外の氏名、受験番号を記入するなど、故意に虚偽の記入をすること。また、受験者以外の者 が、受験者本人になりすまして受験をすること。
- カンニング(カンニングペーパー、参考書等の使用、他の受験者の答案を見ること、他の受験者から答え を教わること、他の受験者に答えを教えること等)をすること。
- 試験において監督者の指示に従わないこと。
- 試験時間中に試験問題を持ち出すこと。
- 使用を認めていない用具(携帯電話、スマートフォン、電子辞書等の電子機器類や通信機器)を用いるこ
- 試験時間中に、他の受験者の受験を妨害、または迷惑な行為をすること。
- その他、試験の公平性を損なう行為をすること。

受験上の配慮について

身体等に障がいがあり受験および修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願前に本学入試センターまでお 問い合わせください。

その他、出願後に不慮の事故等により、受験上の配慮を希望する場合は、至急本学入試センターまでお問い 合わせください。

入試案内トップ

アドミッションポリシ

入試のPOINT

入試制度一覧

学部・学科募集人員

入学試験日程

入学試験会場一覧

検定料

出願手続(ネット出 願)

受験票

受験上の注意点

合格発表・入学手続

Q&A

KITの奨学金制度

大学院入試

KIT入学教育

学部資料請求

出願手続(ネット出 願)

受験生なんでも質問 BOX

在学生がキャンパスラ イフの疑問に答えま す!

学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項

入学試験当日、受験者が学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症(インフルエンザ、麻しん、水痘(みずぼうそう)等)に罹患し治癒していない場合は、他の受験者や監督者等への感染のおそれがありますので、原則として受験をご遠慮願います。ただし、病状により学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。

試験当日の体調管理には、十分にご注意ください。

入学資格審査について

個別の入学資格審査を希望する場合、その申請等について、令和6年12月2日までに本学入試センターへお問い合わせください。

個人情報の取り扱いについて

出願および入学手続きにあたって登録いただいた氏名、住所その他の個人情報は、入学試験実施(出願処理・試験実施)、合格発表、入学手続および学籍発生までの入学手続作業、並びに本学における学生生活を円滑に開始するにあたり本学が必要と判断した情報(下宿、購買の案内等)を提供する目的に利用します。上記の業務は、その一部の業務を金沢工業大学入試センターより当該業務の委託を受けた業者(以下、「受託業者」といいます。)において行います。業務委託にあたり受託業者に対して、お知らせいただいた個人情報の全部または一部を提供することがありますので、あらかじめご了承ください。

なお、受託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結し、受託業者に対して適切な管理を実施すると ともに、必要な措置を講じさせます。

お問い合わせ

■ 金沢工業大学 入試センター

〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1 (> MAP

TEL: 076-248-0365 / FAX: 076-294-1327

E-Mail: nyusi@kanazawa-it.ac.jp

血 学部・大学院

工学部

機械工学科

航空システム工学科

ロボティクス学科

電気電子工学科

情報工学科

環境土木工学科

情報フロンティア学部 メディア情報学科

経営情報学科

⇒ 大学案内

理念

概要

沿革

学生数

アクセス

扇が丘キャンパス

やつかほリサーチキャンパス

採用情報

| 教育情報の公表

▲ 研究

産学連携局 研究支援部

研究所の構成と概要

研究室ガイド

各研究室Webサイト

私立大学研究ブランディング事業「これからの科学技術者倫理

研究」 私立大学研究ブランディング事

ベロスチザボスフラフティンショ 業「ICT・IoT・AIの先端技術を 活用した新たな里山都市の創 生」

🚅 就職・キャリア

進路開発センター

就職実績

インターンシップ

🕝 留学・国際交流

留学生との交流

□ 資料請求・お問い合わ

ゼ

心理科学科

建築学部

建築学科

バイオ・化学部

応用化学科

応用バイオ学科

大学院

工学研究科

心理科学研究科

虎ノ門大学院

イノベーションマネジメント研

究科

讃動画・SNS

物語の始まりへ

YouTube

Χ

Facebook

Instagram

LINE

教育情報公表資料

教職課程に関する情報公表資料

♪ 入試案内

アドミッションポリシー

入試制度一覧

学部・学科募集人員

入学試験日程

入学試験会場一覧

出願手続(インターネット出願)

A&Q

KITの奨学金制度

大学院入試

1 教育

プロジェクトデザイン教育

CDIOの宝珠

数理データサイエンス教育プロ

グラム

教育DX

KITオナーズプログラム

カリキュラムガイド

学部 学習支援計画書(シラバ

ス)

大学院 学習支援計画書(シラバ

ス)

リカレント教育プログラム

♪ 教員情報

教員紹介/教育·研究業績情報

併 施設

夢考房

Challenge Lab

ライブラリーセンタ

学生ステーション

数理工教育研究センター

基礎英語教育センター

教職支援室

自己開発センター

SDGs推進センター

キャンパス

アクセス

____ 扇が丘キャン<u>パス</u>

やつかほリサーチキャンパス

キャンパスライブ映像

学生生活・課外活動

CAMPUS GUIDE

住まい

学生食堂

プロジェクト

学生スタッフ制度

資料請求

受験生なんでも質問BOX

在学生が疑問に答えます!

◯+ ご支援をお考えの皆様

^

寄付金募集

Special Contents

工学の曙文庫

BackUp

小泉成史のインタビュー

原著から本質を学ぶ科学技術講

垒

金澤月見光路

KII数字ナヒケーション

KIT物理ナビゲーション

KIT工学ナビゲーション

大学ポートレート

五十嵐威暢アーカイブ

月21日~11月5日 金沢展 開催)

世界を変えたレコート展(201 年期*供*)

CDIOアジア地域会議2014

The 14th International CDIO

Conference

WACE IRS 2022

ロボコン世界一 ABUロボコン

2013

World Solar Challenge2013^

の挑戦

ルネッサンスジェネレーション











サイトマップ

アクセス

プライバシー・ポリシー

お問い合わせ

国際高等専門学校

学校法人金沢工業大学